

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2624754

Способ создания легированных дельта-слоев в CVD алмазе

Патентообладатель: *Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) (RU)*

Авторы: *Лобаев Михаил Александрович (RU), Мучников Анатолий Борисович (RU), Вихарев Анатолий Леонтьевич (RU), Батлер Джеймс Эрич (RU), Горбачёв Алексей Михайлович (RU)*

Заявка № 2015155911

Приоритет изобретения 25 декабря 2015 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 06 июля 2017 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 25 декабря 2035 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев

